⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 273230

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和63年(1988)11月10日

G 11 B 7/24 B 41 M 5/26 B-8421-5D V-7265-2H

A - 8421 - 5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

9発明の名称

G 11 B

光記録媒体

井

Ш

②特 願 昭62-106256

❷出 願 昭62(1987)5月1日

砂発 明 者

一成

千葉県千葉市高洲2丁目1-3-410

②発 明 者

義 雄

千葉県佐倉市成内町76-2-105

①出 顔 人 大日本インキ化学工業

酒

橨

11/10

東京都板橋区坂下3丁目35番58号

株式会社

30代理人

弁理士 高橋 勝利

明 趣 書

1. 発明の名称

光配绿媒体

2. 特許 請求の範囲

1. 基板 1 上に、所望の信号ピット又は案内線を形成した紫外級硬化樹脂層 2、金銭 5 配録層 3、紫外級硬化樹脂層 4 を順次機層してなる光配鉄媒体にかいて、紫外級硬化樹脂層 2 のガラス転移温度が10℃以下。紫外線硬化樹脂層 4のガラス転移温度が100℃以上150℃以下であることを特徴とする光配録媒体。

2. 紫外線硬化樹脂層 2 の厚みが 5 μ以上1 0 0 μ以下であることを特徴とする特許請求の範囲選 1 項に記載の先記録数体。

3. 常外級侵化樹脂階 4 の厚みが 1 A 以上1 5 A 以下であることを特徴とする特許請求の範囲第 1 項に記載の光記録媒体。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はディスクメモリー等として用いられる

光記録媒体に関し、更に詳しくは、信号ピットや 案内課を形成した常外線硬化樹脂層と基板の密着 性が優れ、耐熱試験を行なっても信号ピットや案 内課が変形することのない光記録媒体に関するも のである。

〔従来技術の問題点〕

一般にデジタルオーディオディスク又はビデオディスク用の情報記録担体はディスク表面に光情報を多数の微細な信号ピットとして知及したものである。

また、光情報の配録・ 再生、 あるいは消去可能 なディスクメモリー用の情報記録担体は、通常、 光情報そのものをディスク表面にピットとして知 設されたものではないが、 光学ヘッドを高稽細に トラッキングさせるための信号ピット又は案内体 (プレグループ)が光ディスク表面に対設されて いる。

とれら精細な信号ピットや紫内牌が刻設された 光情報配録担体を量度する方法としては、従来、 先ず信号ピット又は紫内牌の設けられた転写用母 型を作成し、次に、とれを金型として、プラスチックスを射出成形又は圧縮成形する方法が用いられている。

しかしながら、射出成形法又は圧縮成形法では 成形機が大型である上、転写精度が低いという欠 点を有していた。

とれらの点を改善するため信号ピットを放射線 硬化性倒脂層に形成する転写方法がポリグラム株 式会社やフィリップス株式会社で研究され、その 内容は特別昭 51-140601 (ポリグラム)、特 閉昭 53-116105 (フィリップス)、特別昭 54-130902 (フィリップス)、特別昭 54-138406 (フィリップス)、特別昭 55-4793 (フィリップス)等に開示されている。

の方法は風盤またはスタンパー(電鏡法により原盤から転写されてできた金銭成形型)などの転写用母型の装面に液状の放射線硬化性樹脂層を存く設け、この樹脂層の上に無色透明なプラステック基板を載せて、樹脂層を挟持した状態で放射線を照射して樹脂層を硬化させる。次に信号ピッ

樹脂層の上に金属系記録層を設けた後に耐熱試験を行なっても信号ピットや案内課が変化せず、従って高い信号対雑音比が維持される光記録媒体を提供するものである。

[問題を解決する為の手段]

本発明者らは、上記目的を達成すべく、私 2 検 的の結果、信号ピットや案内溝を形成する常外線 硬化樹脂として特定のものを用い、金具系記録膜 上に特定の第2の紫外線硬化樹脂層を設けること により、信号ピットや案内溝が形成された第1の 紫外線硬化樹脂層と基板との密着性が優れると共 に、耐熱試験を行なっても信号ピットや案内溝が 変形しないという事実を見出し本発明を完成した。

即ち、上を問題点を解決する為本発明に係る光記録能体は、基板1上に、所望の信号ピットや案内課を形成した常外線硬化樹脂層2、金属系配録膜3、紫外線硬化樹脂層4を順次積層してなる光配録媒体において、紫外線硬化樹脂層2のガラス転移温度が10℃以上70℃以下、紫外線硬化樹脂層4のガラス転移温度が100℃以上150℃以下であることを特徴とする。

トが転写されている硬化樹脂層と、これと一体に 接合したプラステック基板を転写用母型から剥離 して情報記録担体を製造していた(以下レプリカ 取りという)。

[発明が解決しようとする問題点]

本発明は、かかる点に鑑みてなされたもので、 信号ピットや案内溝が形成された紫外線硬化樹脂 層と基板との密着性に優れると共に、紫外線硬化

とれらの放射線の作用により硬化可能な末端に アクリル基かよび/またはメチクリル基を有する 反応性オリプマー及びポリマーは粘度が高いり 要に応じてクリル基かよび/またはメチクリル表 を有する放射線に対する反応性モノマーとして分別を て用いられる。反応性モノマーとしてキシエテル (メタ)アクリレート。ヒドロキシスクリレート。 (メタ)アクリレート。ファクリレート。 エチルへキシル(メタ)アクリレート。フェニル

(メタ)アクリレート、フェニルセロソルナ(メ カ)アクリレート、a-ピニルピロリドン、イソ せんニル (メチ) アクリレート、ジシクロペンチ **ジエンオキシエチル(メタ)アクリレート等の単** 官能性モノマー、ジエチレングリコールジ(メタ) アクリレート、ネオペンテルグリコールジメチア クリレート、1.6 - ヘキサンジオールジメタアク リレート、オリエチレングリコールジメチアクリ レート、 2.2 - ピス (4 - メタアクリロイルオキ シポリエチレンオキシフェニル)プロペン、2.2-ピス(4-メタアクリロイルオキシオリプロピレ ンオキシフェニル) プロパン、等の 2 官能性モノ マー、トリメチロールプロペントリメタアクリレ ート、トリメテロールエタントリ(メタ)アクリ レート等の3官能性モノマー、ペンタエリスリト ールテトラ(メメ)アクリレート等の4官能性モ ノマー等が挙げられる。かかる反応性オリゴマー 及び反応性はリマーと反応性モノマーを適切に組 み合わせることにより紫外銀硬化樹脂層のガラス 転移風度を任意に調整することができる。

させるのは困難であり、15 A以上であれば耐熱 試験によりクラックが発生しおい。本発明に使用 する金属系配録膜としては、ピット形成型でない ものが適する。例えば先磁気配録膜または相変化 型配録膜などである。また。紫外線硬化樹脂層 2 および/または紫外級硬化樹脂層 4 と金銭系配録 膜との界面に記録膜を劣化から保険するみの時電 体膜または先磁気効果を促進する為の該電体膜等 を数けてもかまわない。

本発明に使用する基板には存に制限はなく、ガラス基板、ポリメテルメタクリレート基板、ポリカーポネート基板、エポキン基板、エポキシビニルエステル基板などが使用できる。

(突施例)

以下、本発明の光配録媒体につき実施例に沿って説明する。

【実施例1~7]

製面に満 き状の案内界を有した厚さ 0.3 mmの ニッケルスタンパー上に表 1 に示した紫外観使化 樹脂層 2 用樹脂を廣下し、表 1 に示した各種の透 無外線硬化樹脂別2のガラス転移温度は、10℃以上70℃以下に調整する必要がある。10℃以下であれば信号ピットや案内構の形成が困難であり実用に供しない。又、70℃以上であれば、 ※板と物外線硬化樹脂層2との簡層性が懸い。

索外銀硬化樹脂層 4 のガラス転移風度は、100 で以上 1 5 0 で以下に調整する必要がある。 100 で以下であれば耐熱試験による信号ピットや案内 佛の変形を防止できない。又、1 5 0 で以上であ れば、紫外線硬化樹脂層 4 を形成する際、全面に クラックが発生する。

紫外線硬化樹脂層 2 の厚みには特に割限は無いが、5 点以上 1 0 0 点以下が好ましい。5 点以下でわれば、信号ピットや製内体を形成することが困難である。又、1 0 0 点以上であると紫外線使化樹脂層 4 に耐熱試験によるクラックが発生し易い。

紫外線硬化樹脂層 4 の厚みには特に割除は無いが、1 点以上 1 5 点以下の範囲にあることが好ました。 1 点以下の厚みに紫外線硬化樹脂層を形成

明基板により上記紫外線硬化樹脂を押し広げる。 紫外線硬化樹脂層2の厚みが表1の厚みに達した 後、ニッケルスタンパーと透明基板を固定する。 との状態で透明膜板を通して80W/cm高圧水銀ランプを15秒間照射した。次に紫外線硬化樹脂層 2とニッケルスタンパーの界面より脱型して深内 であるで得た。なの野型の関連をDSC は変形が変更ないた。紫外線硬ででは 1部を削りガラス転移の関定をDSC より行なった。また、待られた光ディスク基板と に光磁気配象層及び相変化配象層及びこれらの条件で は属を以下の条件で成膜した。

Tb-Fe-Co系光磁気配金層应服条件

膜 月

1000点

成膜方法

高周波マグネトロンスペッタ法

チャンパー内真空度

5 × 1 0 - 7 Torr

導入 Ar 圧

5 × 1 0 - 3 Torr

高周波電力

2 5 0 W

メーゲット組成

Tb 27 · Fe 68 · Co 5 (at%)

81 NA 系保疑層成膜条件

膜 厚

1000%

成寫方法

高周波マグネトロンスパッタ法

チャンパー内真空度

5 × 1 0 - 7 Torr

導入Ar/N₂圧 (10/10) 1 × 1 0⁻²Torr

高周波電力

6 0 0 W

チーゲット組成

81 3N4

Te - Ge - 8n 系相変化配錄層

旗 厚

8 5 0 Å

成膜方法

蒸着法

チャンパー内真空度

5 × 1 0 - 6 Torr

異組成

Te 83 · Ge 12 · Sn 5 (at %)

810 系保護層成膜条件

庚 厚

1000%

成膜方法

蒸着法

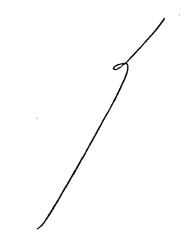
△ ャンパー内真空度

5 × 1 0-4 Terr

膜 組 成

SIO

以誤した配録勝上にスピンコート法により扱1に示した案外線硬化樹脂層4用樹脂を塗布し、80W/cm 高圧水銀ランプを5秒間照射し、上配紫外線硬化 樹脂を硬化させ紫外線硬化樹脂磨4を得た。との 際、紫外線硬化樹脂層 4 の 1 部を削り取りガラス 転移温度の測定を DSC 法により行 なった。 得られ た光記録媒体にカッターナイフにより基板にまで 到達する蘇盤目を入れセロテープ剥離テストによ り級着性を評価した。また、 8 5 ℃ 1 0 0 時間、 1 0 0 ℃ 1 0 0 時間の耐熱試験を実施し、シワ発 生の有無を調べた。



费

夹 拍 例	盖板材料	記録階	紫外線硬化樹脂層 2			紫外羅硬化樹脂層 4			信号ピットや	接着性 *5	
			樹脂種	Tg	厚み	樹脂種	Tg	厚み	85℃100時間	100℃100時間	
	エポキシ	光磁気	1*1	40℃	30 #	3*5	110℃	7 д	変形なし	変形なし	2 5
2	エポキシ	光磁気	2*2	60℃	30 #	3.	110°C	. 7 #	変形なし	変形まし	2 4
3	エポキシ	光磁気	1	40°C	3 0 z	4*4	130°C	7 #	変形なし	変形なし	2 5
4	エポキシ	光磁気	1	40℃	8 0 A	3	110℃	7 A	変形なし	変形なし	2 3
5	エポキシ	光磁気	1	40°C	3 0 A	3	110℃	10 #	変形なし	変形なし	2 5
6	エポキシ	相変化	1	40℃	3 0 A	3	110℃	7 A	変形なし	変形なし	2 5
7	ポリメチルメタクリレ	光磁気	1	40℃	3 O #	3	110℃	7 д	変形なし	変形なし	2.5

特開昭63-273230(6)

- *1 重量平均分子量 5,0000 2 官配性ウレタンプ クリレート 3 0 部、ジプロピレングリコール ジアクリレート 1 0 部、ヒドロキシエテルア クリレート 3 0 部、N-ピニルピロリドン 3 0 部
- *2 重量平均分子量 3,000の 2 官能性ウレタンア クリレート 3 0 部、ジプロピレングリコール ジアクリレート 3 0 部、ヒドロキシエチルア クリレート 1 0 部、N - ピニルピロリドン 3 0 部
- *3 ダイキュアクリヤ Ex 3 大日本インキ化学 工業 (株)製
 - 4 ダイキュアクリヤ 8D-17 大日本インキ化学 工業(株)製
- *5 2 5 個の遊戯目によるセロハンテープ利胤以 験
 - 2 5 剥離なし
 - 0全部到離

剥離は全て基板 1 と常外級侵化樹脂 Pa 2 との 界面で剥離した。

〔比較例1~6〕

表2に示した基板、紫外線硬化樹脂、配母層により実施例1~7と同様の工程により光配鉄鉄体とし、実施例1~7と同じ耐熱試験及び接着性の評価を行なった。 袋2に比較例1~6の評価結果を示す。

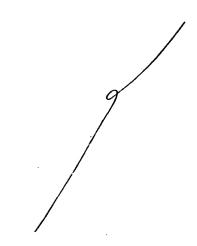


表 :

比較例	基板材料	記錄層	紫外線硬化樹脂層 2			紫外線硬化樹脂脂 4			信号ピットや	接着性 *5	
			樹脂種	Tg	厚み	樹脂種	Tg	厚み	85℃100時間	100℃100時間	
1	エポキシ	光磁気	1*1	40°C	3 O #	なし			被発生		2 5
2.	エポキシ	相変化	1	40℃	3 0 A	なし			被発生		2 5
3	エポキシ	尤磁気	5*4	800	30#	なし			被発生		0
4	エポキシ	光磁気	1	40℃	30 a	5	80℃	7 #	联発生		2 5
5	エポキシ	尤磁気	1	40℃	150 #	3	110℃	7 #	変形なし	クラック発生	2 0
6	エポキシ	光磁気	1	40℃	30 #	3	110℃	200	変形なし	クラック発生	25

特開昭63-273230(6)

*6 重最平均分子量 2,00000 2 官能性ウレタンア
クリレート 3 0部、ネオペンテルグリコール
3 0部、ジプロピレングリコールジアクリレート 3 0部、N-ピニルピロリドン 1 0部
実施例 1 ~ 7 は、紫外線硬化樹脂層 2 と基板との
接着性は良好であり 8 5 ℃ 1 0 0時間の耐熱性試験を行なっても信号ピットや紫内帯の変形は起こらない。又、1 0 0 ℃ 1 0 0時間の耐熱試験において紫外線硬化樹脂層及び配録層にクラックは発生しない。

比較例1・2 は、基板との接着性に優れるものの紫外線硬化樹脂層4を設けていない為、8 5 ℃1 0 0 時間の耐熱試験により全面に皺が発生した。 比較例 3 は、紫外線硬化樹脂層 2 のガラス転移 、とが7 0 ℃以上である為基板との接着が劣悪で あり、使用に耐えない。

比較例 4 は紫外線硬化樹脂層 4 のガラス転移温度が 1 0 0 で以下である為 8 5 ℃ 1 0 0 時間の耐熱試験により全面に破が発生した。

比較例 5 及び比較例 6 は紫外線硬化樹脂階 2 及

信号対離音比が維持される光配録媒体を提供する ものであり、その産業上の利用価値は極めて大きい。

4. 図面の簡単な説明

44.1 図は、本発明の一実施例を示す光記録媒体の断面を示し、

△中、1 は基板、2 及び4 は紫外銀硬化樹脂層、 3 は金属系記録膜を失々示す。

代理人 弁理士 高 梅 勝 利

び4のガラス転移進度については本発明の要件を 満しているか、暦の厚みが大のものであり、85℃ 100時間の耐熱試験にかいては変形はみられた いものの、100℃100時間の耐熱試験にかい てはクラックが発生する。

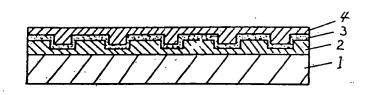
実施例2により得られた光記録媒体の特性を評価した所1800rpmのディスク回転数、1 MHz の信号を 6 mWのレーザー光量で書き込み、1 mWの再生光量信号を発生し、ペンド巾30 kHz の条件でスペクトラムアナライザーにより CN 比を測定し55 dBの値を得た。

85℃100時間の耐熱試験後もCN比の劣化は 見られなかったが100℃100時間の耐熱試験 においては、わずかのCN比劣化が見られたが契用 上は問題がない。

〔発明の効果〕

以上の設明から明らかな通り、本発明は、信号 ピットや案内群が形成された紫外線硬化樹脂層と 基板との簡着性に使れると共に、耐熱試験を行な っても信号ピットや案内構が変形せず従って高い

館 / 図



- / 其板
- 2 紫外線硬化樹脂層
- 3 金属系記錄层
- 4 紫外粮硬化樹脂層

手 袋 補 正 杏(自発)

昭和62年8月21日

特許庁長官 小川 邦 央 股

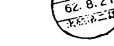
1. 事件の表示

特颠昭 6 2 - 1 0 6 2 5 6号

2. 発明の名称

光記録媒体

3. 補正をする者



事件との関係 特許出顧人

〒174 東京都板橋区坂下三丁目 3 5 番 5 8 号(288) 大日本インキ化学工業株式会社 代表者 川 村 茂 邦

4.代 理 人

〒103 東京都中央区日本橋三丁目7番20号 大日本インキ化学工業株式会社内 電話東京(03)272-4511 (大代表) (8876)弁理士 高 衛 勝 利



5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の構

6. 補正の内容

- 1) 明細 解4 頁上から9 行目、「…為には、」 の記載を「…為に、」に訂正する。
- 2) 明細 第7頁上から6行目、7行目、8行 目、9行目、11行目、13行目の各記載 「…メメ…」を「…(メメ)…」に訂正する。